```
WPI Acc No: 1987-110250/198716
  XRAM Acc No: C87-045833
     Silyl ketene acetal cpds. prepn. from methacrylic acid(ester) - with
 organosilicon hydride using inorganic rhodium cpd. catalyst Patent Assignee: DOW CORNING CORP (DOWO )
Inventor: DINH P C; LITTLE M D; REVIS A
  Number of Countries: 013 Number of Patents: 006
  Patent Family:
                                                                          Kind
                                                                                      Date
                                                                                                     Week
  Patent No
                         Kind
                                    Date
                                                  Applicat No
                                 19870422
19870422
                                                                                   19861010
                                                                                                   198716
                                                 EP 86307834
                                                                            Α

√ EP 219322

                           Α
                                                  JP 86243274
                                                                                   19861015
                                                                                                   198722
                                                                             A
  JP 62087594
                                                                                                    199110
                                 19910306
  EP 219322
                           В
                                                                                                    199116
  DE 3677879
                                 19910411
                           G
                                                                                   19861015
                                                                                                   199133
                                                  JP 86243274
                                  19910723
                                                                            Α
  JP 91048197
                           В
                                 19951205
                                                  CA 517553
                                                                                   19860905
                                                                                                   199610
  CA 1337700
  Priority Applications (No Type Date): US 85787287 A 19851015
  Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                                           Main IPC
                                                               Filing Notes
  EP 219322
                         A E 23
       Designated States (Regional): DE FR GB
  EP 219322
       Designated States (Regional): AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE
                                        CÖ7F-007/08
  CA 1337700
                         С
  Designated States (Regional): DE; FR; GB; AT; BE; CH; IT; LI; LU; NL; SE
   Abstract (Basic): EP 219322 A
        Prodn. of silyl ketene acetals of formulae (1)-(1V) comprises contacting methacrylic acid or ester of formulae CH2=CMe-C00 (CH2) vZ (A) with H-contg. organosilicon cpds. of formulae RaSiH(4-a) (V), (Me2SiH-) 20 (SiMe2) w (VI), (R'3Si) 20 (R'2Si0) x (R'HSi0) y (VII) (HSiMe20) 4Si (VIII) in the presence of a Rh cpd. contg. only inorganic ligands, esp. RhCl3.3H20. R = 1-4C alkyl or alkoxy, or aryl; a = 0, 1, 2 or 3; each v = 0, 1, 2, or 3; w = 0-25; x = 1-100; y = 1-35; R', R'and R'' each = 1-4C alkyl or aryl; each Z = H, OH, -Si(R)3, -OSi(R)3, -CHMe2, -N(R)2, -Y, -NC0, or a gp. of formula (B), -Si(00C-C(Me)=CH2)3-(d+e+f) (RdReRf) (C) or -(CH2)b-0-CHMe-0-(CH2)cMe (D); X = H or 1-6C n-alkyl; b and c = 1-4; d, e and f each = 0 or 1; each Y = 1-20C alkyl, alkenyl or alkadienyl or 6-20C cycloalkyl, aryl, alkaryl or aralkyl or any of these gps. contg. ether 0 atoms in
                Prodn. of silyl ketene acetals of formulae (1)-(IV) comprises
         alkaryl or aralkyl or any of these gps. contg. ether O atoms in aliphatic portions, or any of these gps. contg. substits. inert under
          polymerisation conditions.
                  USE/ADVANTAGE - Prods. are useful in prepn. of intermediates
          otherwise difficult to synthesise; as acrylate polymerisation initiators; as bifunctional protecting agents for protic materials
          (diols, thiols, acids); etc. Inorganic Rh cpds. (esp. RhCl3.3H2O) are inexpensive and more readily available than organophosphorus-Rh cpds.,
          and have higher catalytic activity and selectivity, and the ability to give results with methacrylates where organo-P complexes will not.
     1/3, DS, BA/7
   DIALOG(R) File 352 Derwent WPI
    (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.
    004653665
   WPI Acc No: 1986-157007/198625
XRAM Acc No: C86-067052
       O-silylated ketene acetal or enol ether mixt. - used as gp. transfer
       initiator in gp. transfer polymerisation reaction esp. for polyacrylic
       polymers
    Patent Assignee: UNION CARBIDE CORP (UNIC )
    Inventor: KANNER B; KOZAK L K; QUIRK J M
    Number of Countries: 006 Number of Patents: 012
    Patent Family:
                                                                            Kind
                                                                                       Date
                                                                                                      Week
    Patent No
                           Kind
                                      Date
                                                   Applicat No
                                                                                                     198625
                                                   EP 85114703
                                   19860618
                                                                                    19851119
    EP 184692
AU 8550042
                            Α
                                                                              Α
                                                                                                     198629
                                   19860529
                            Α
```

19 日本国特許庁(JP)

⑪ 特 許 出 願 公 開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-87594

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)4月22日

C 07 F 7/18

Z-8018-4H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全15頁)

国発明の名称 高純度シリルケテンアセタールの製造方法

> 頤 昭61-243274 ②特

②出 願 昭61(1986)10月15日

優先権主張 到1985年10月15日 到米国(US) 到787287

アンソニー レビス アメリカ合衆国, ミシガン, ミツドランド, カーク ポイ ⑫発 明 者 ント ドライブ 2570

アメリカ合衆国,ミシガン,ミツドランド,マーテイン ⑫発 明 者 コート 2906 デイン

アメリカ合衆国,ミシガン,ミツドランド,スノーベリー ②発 明 者 マイクル デイーン リトル 5812

アメリカ合衆国, ステイト オブ ミシガン, ミツドラン ⑪出 願 人 ダウ コーニング コ ド(番地なし) ーポレーション

弁理士 青 木 外5名 20代 理 人

1. 発明の名称

高純度シリルケテンアセタールの製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 主として

(II)

(R',Si),O(R'',SiO), (R''',SiO), O(CH2).Z

以下介白'

(式中Rは炭素原子数1~4のアルキル基、アリ ール基及び炭素原子数1~4のアルコキシ基から 成る群から選択され、aは0、1、2又は3の数 値を有し、vはそれぞれの場合に 0、1、2又は 3 の数値を有し、wは 0 ~ 2 5 の数値を有し、 × は 1 ~ 1 0 0 の数値を有し、 y は 1 ~ 3 5 の数値 を有し、R'、R''及びR''' はそれぞれ独立に **設素原子数1~4のアルキル基及びアリール基か** ら成る群から選択され、Zはそれぞれの場合に独 立に、

- (i) H
- (ii) O H .
- IOC=C(CH₃): (iii)-SiR'*R*R*i (式中R'*、R*及び R**はそれぞれ独立に炭素原子数1~4のアルキ ル茲、アリール基及び炭素原子数1~4のアルコ キシ基から成る群から選択される)、

特開昭62-87594(2)

(iv) - OSIR "R R R "I.

(v) - CH(CH₃)₁ 、

(式中Xは水素又は (CHz)。-s(CHz)である)、 (vii) - (CH₂), OCH(CH₂) O(CH₂), (CH₂) (式中b及びcはそれぞれ1~4の数値を有する) (viii) O

- Si {O C C = C H₂) ₂- (4.4.r) (R*ilaR*illaRi*,) 迫するため、(A) 主として(i) メタクリル酸 ĊНı

(式中R*゚゚、R*゚゚゚及びR゚゚はそれぞれ独立に R **、R * 及びR * I から選択され、これらと同じ 定義を有し、d、e及び「はそれぞれO又は1の 数値を有する)、

(ix) - NR*R** (式中R* 及びR** はそれぞ れ独立にRi*、R*及びR*1から選択され、これ らと同じ定義を有する)、

(x) - Y (式中Yは独立に炭素原子数1~20

のアルキル基、アルケニル基若しくはアルカジエ ニル基;炭素原子数6~20のシクロアルキル基、 アリール巷、アルカリール基若しくはアラルキル 益;その脂肪族部分に1個以上のエーテル酸素原 子を含む前記の基:及び重合条件下に非反応性の 官能性置換券を1個以上含む前記のような基から 成る群から選択される)、

(xi) - N = C = 0

から成る群から選択される)から成る群から選択 された一般式のシリルケテンアセタール物質を製 及び (ii) 一般式

 $CH_1 = CH(CH_1)COO(CH_1) \cdot Z$ (式中 v 及び Z は前記のものを表す) のメタクリ ル酸エステルから成る群から選択されたビニル化 合物を無機試薬だけを含むロジウム化合物の存在 で一般式 (V) ~ (WI) :

(V) R.SiH4-. 以下介白

(VI) (R',Si),O(R',SiO),(R',HSiO), 及び

(式中Ri 、Rii、Riii 、a、w、x及びyは 前記のものを表す〕を有する水素含有有機珪紫物 質と接触させ、 (B) 粗製生成物から所望の生成 物を分離し、単離することから成る高純度シリル ケテンアセタール物質の製造方法。

2. ロジウム化合物が RhCl g・3H g0である特許 請求の範囲第1項記載の方法。

3. ビニル化合物に対するロジウムの濃度がモ ル基準で少なくとも 5 0 ppm である特許請求の範 囲第1項記載の方法。

4. 反応温度が30~80℃の範囲内である特 許請求の範囲第1項記載の方法。

5. 水素含有珪素物質とビニル化合物の反応を 大気圧以上で行なう特許請求の範囲第1項記載の

6. 水素含有珪素物質とピニル化合物が少なく とも 1 時間の期間にわたって反応する特許請求の 範囲第1項記載の方法。

7. ピニル化合物に対してモル基準で少なくと も12%過剰の水素含有珪素物質が存在する特許 請求の範囲第1項記載の方法。

8. 所望のシリルケテンアセタールを分離し、 単離するために蒸溜を行なう特許請求の範囲第1 項記載の方法。

9. ピニル化合物がメタクリル酸メチルであり、 水素含有珪素物質が(CH3)。SiHであり、ロジ ウム化合物が RhCl。・3H。Oであり、そのロジウム 濃度がメタクリル酸メチルに対するモル基準で 50~400ppm であり、メタクリル酸メチルに 対する (CH₃),SiHのモル過剰が12%より多 く、反応温度を40℃~75℃の範囲とし、反応 圧力を少なくとも大気圧とし、メタクリル酸メチ

特間時62-87594(3)

ルと (CHコ)。SiHとの反応時間を少なくとも 2 時間とし、反応圧力を少なくとも大気圧とし、シ リルケテンアセタール(CHュ):C=C(OCHュ) (OSiCH。)を分離し、蒸溜により単離する特許 請求の範囲第1項記載の方法。

10. メタクリル酸メチルに対する RhCla・3H20 の湿度がモル基準で200~300ppm であり、 メタクリル酸メチルに対する (CHコ)zSiHのモ ル過剰が12~25%であり、反応温度を45~ 5 5 でとし、メククリル酸メチルと(C H s) , S i H 1 2 %より大きく、反応温度を 2 5 ~ 5 5 でとし、 との反応時間を2~8時間とし、反応圧力を本質 的に大気圧とし、最終生成物のシリルケテンアセ タールが95重量パーセントより多い特許請求の 範囲第9項記載の方法。

11. シリルケテンアセタールが1重量パーセン ト未満のカルボニル付加物

 $CH_2 = C(CH_3)CH(OCH_3) (OSI(CH_3)_3)$

を含有する特許請求の範囲第10項記載の方法。

12. 反応圧力が200psig以下である特許請求 の範囲第10項記載の方法。

13. ピニル化合物が4-メチルー3.5-ジオ キシヘプチルメタクリレート

CH = C (CH a) COOCH aCH aOCHCH aOCH aCH a であり、水素含有珪素物質が(C H a)a SiHであ り、触媒が RhCls・3H2Oであり、4ーメチルー3. 5-ジオキシヘプチルメタクリレートに対する触 媒の濃度がモル基準で200~200 ppm であ り、4-メチル-3.5-ジオキシへプチルメタ クリレートに対する (CHコ),SiHのモル過剰が 反応圧力を少なくとも大気圧とし、最終シリルケ テンアセタール物質

 $(CH_3)_3C = C (OSi(CH_3)_3)(OCH_2CH_2OCH(CH_3)OCH_2CH_3)$ を分離し、蒸溜して単離する特許請求の範囲第1 項記載の方法。

14. 最終生成物のシリルケテンアセタール含分 が95重量パーセントより大きい特許請求の範囲 第13項記載の方法。

15. シリルケテンアセタールが1項量パーセン ト未満のカルボニル付加物

CH2=C(CH2)CN (OSi(CH2)2)(OCH2CH2OCH(CN2)OCH2CH2) エステルのうちの1種)及び水梁含有珪染物質の を含有する特許請求の範囲第13項記載の方法。

16. ピニル化合物が

CH = C (CH +) COOCH + CH + OSi (CH +) +

であり、水素含有珪素物質が(CH₃)。SIHであ り、触媒が RhCl。・3H2Oであり、ビニル化合物に 対する触媒の濃度がモル基準で300~3000 ppm であり、ピニル化合物に対する(CH;):SIH のモル過剰が12%より大きく、反応温度が25 ~55cであり、反応圧力が少なくとも25~ 55℃であり、段終シリルケテンアセタール物質 $(CH_2)_2C = C (OSi(CH_2)_2)(OCH_2CH_2OSi(CH_2)_2)$ を分離し、単離する特許請求の範囲第1項記載の

方法。 3. 発明の詳細な説明

(産桀上の利用分野)

本発明は、シリルケテンアセタールとして公知 の化学中間体を製造し、精製する方法による収率 (R',SI),O(R',SIO),(R',SIO),又は の改良に関する。詳述すれば、シリルケテンアセ タールは、ピニル化合物(メタクリル酸又はその

反応生成物である。

本発明の理解の一助とするため、下記の化学的 定義及び表示法を以下に概説する。この表示法を 以後、本明細書の残りの部分に使用する:

a. シリルケテンアセタール= S K A = 1, 4 - 付加物 =

OC=C(CH3)2 O(CH+)-Z

特開昭62-87594(4)

СН: 又は 4) ((CH3);C = COSIO) .SI 3) о сн. (R',Si),O(R',SiO), (R'',SiO), (CH2).Z оси (сн²) c = сн[°] b. ビニル化合物=メタクリル酸又はメタクリ O(CH2).Z 又は ル酸エステル= 4) $CH_{\bullet} = C(CH_{\bullet})\ddot{C}O(CH_{\bullet})_{\bullet}Z$ (CH = C(CH) CHOSiO) .Si 0 CH, c, 主要副生成物: *カルボニル付加物-CA-1. 2 -付加物-(CH2).Z 1) R.SI (OCH(CH3) C = CH1) 4-4 * B - 又はビニル付加物 = V A = 1) Ò R.SI (CH2CH(CH3) C (O(CH2), Z)) ... (ĊH₂),Z 又は 又は 2) O CH, CH, (CH, (Z(CH₂),O) C(CH₃)CHCH₂-S_i),O (S_i-O), 2) CH: CH: $(CH_{2} = C(CH_{3})CH - OSI -) *O(SI - O) *$ O CH3 CH3 Ċн, (cH2).2 又は 以下介白 3) (R';Si);O(R';SiO); (R';SiO), O | CH2CH(CH2) C (O(CH2) v Z)

V tr CH: О $(Z(CH_2),OC(CH_3)CHCH_2-SiO)$ (Si ĊН,

d . 水紫含有珪紫物質=

R . SiH 又は 1)

сн. сн. 2) (H\$i-):0(\$10). сн, сн.

3) (R',Si),O(R',SiO),(R',HSiO), 又は

4)

СНз (HSiO) .Si ĊН,

化学構造及び表示法に関する更に詳細なことは 以下の明細哲中に示す。

(従来の技術と発明が解決しようとする問題点) シリルケテンアセタールの製造に関しては、ま ず、1950年代の終わりごろにPetrovらによっ

T J. Gen. Chem. (USSR) . 2 9 (1 9 5 9) . び他の文献のほとんどは、一般式:

R, S; (OC = (CH;);) O(CH:).Z

の化学的種に関する。

これらの反応性オルガノシラン中間体は、更に SKAと反応して、他の方法で合成困難な他の中 間体を生成しうるので、重要である。極めて最近 の応用は、アクリレート重合開始剤としてのSK A物質の使用である。原子団転移取合 (Group Transfer Polymerization)として知られているこ の概念は、デュポンによって開発され、3件の最 近の米国特許、即ち、米国特許第4.414.372 号明 細醇(1983年11月8日発行)、同第4.417.034 号明細書(1983年11月22日発行)及び同 第4,508,880 号明細想 (1985年4月2日発行) に開示されている。

一部式:

R . S i (O C = (C H .) .) . о(сн.). z

特開明62-87594(5)

を有するシリルケテンアセタールも文献に開示されている。キタら著、Tetrahedron Letters、24:12(1983)、1273~1276頁には、数種のケテンアセタール物質の製造が開示されている。これらのSKA物質のうちには、2官能性化合物、

((CH₃)₂C = C {O(CH₃)} O)₂Si(CH₃)(CH₃)、 を記載している。キクらは、前掲文献に、二官能 ((CH₃)₂C = C {O(CH₃)} O)₂Si(C₂H₃)(C₂H₃)、性SKAを製造する同様の方法を開示している。 ((CH₃)₂C = C {O(CH₃)} O)₂Si - Brown 著、J. Org. Chem. 、39:9 (1974)、

- (i-C:H·)(i-C:H·)及び

((CH₃)₁C=C (O(CH₃)) O)₁SI(CH₃)(C₃H₃) がある。これらの新規SKA試薬は、H-酸性物 質、例えばジオール、ジチオール、二酸等に対す る二官能性保護剤として極めて有用であることが 示されている。

カルボン酸エステルからシリルケテンアセタールを製造する3種の操作が、文献に知られている。SKAを生成する第一の一般的方法は、カルボン酸エステルと適切な金属試薬との反応により金属エノレートイオンを生成させ、次いで、エノレー

トイオンとオルガノクロロシランとを反応させることである。Ainsworth らは、J. Organometallic Chem. 、46(1972)、59~71頁に、カルボン酸エステルとリチウムジイソプロピルアミンと反応させることによりSKAを製造に、エロシランと反応させることによりの方法を開示している。Brown 署、J. Org. Chem. 、39:9(1974)、1324~1325頁には、テトラヒドロフ応さいのよりウムをカルボニル化及びよりで次次に過剰のトリエチルルとしたよりないエクレートイオンを製造することが設定によりないエクーを的方法では、シリルケテンフェクー

ルは、カルボン酸エステル及びトリオルガノシランのヒドロシリル化反応によって製造される。 Petrovら密、 J. Gen. Chum. (USSR) 、 2 9 (1959)、 2896~289頁には、メククリル酸メチルとトリエチルシランとを白金触媒

を用いて反応させることを記載している。この生成物は、所望のSKAではなく、主としてベーター又はピニル付加物(VA)であった。オジマ(Ojima)ら著、J. Organometallic Chea. 、111(1 976)、43~60頁には、触媒としてトリス(トリフェニルホスフィン)ロジウムクロリドを使用するのでを記載し、メククリル政メチルとそりエチルシランは、主として所望のSKAと若ジマらの文献には、CA)とを生成したの分がによって机製反応生成物が32%のSKA及び8%のCAを含むことを測定した実施例が含まれている。オジマらは、CAをほとんど。SKAの分離回収を開示していない。

Howeら署、J. Organometallic Chem. 、 2 0 8 (1981)、401~406 頁及びヨシイら羽Chem. Pharm. Bull.、22(1974)、2767~2769 頁には、触媒としてロジウムの有機操
婚体を使用して(C₂H₃),SiH及びメタクリル酸メチルを反応させて70~75%のSKAの収率

を得ることが記載されている。Houeらは、ガスクロマトクラフィー分析を用いて収率を測定した。Houeらは、どこにもカルボニル付加物又は所望のSKA物質の物理的分離及び単離について言及していない。ヨシイらは、前記の製造されたSKAを・短路(short-path)蒸溜・によって回収することを示している。

本発明においては、メタクリレート物質については、所望のSKAと一緒にカルボニル付加物(CA)が生成し、CAからのSKAの分類は通常の蒸溜では不可能であることが窓外にも対った。
SKAとCAとの沸点は、ガスクロマトグラフィー及び質量分析の結果により5で決済を証明するである。更に、粗製反応混合物中のSKA及びであろう。更に、粗製反応混合物中のSKA及びであろう。更には、自体困難であることが不発明の開発の間に窓外にも判明した。ガスクロマトグラフィーでの初期の試みによれば、SKA及びラフィーでの初期の試みによれば、SKA及びるよは単一化合物として同定された。同定を努

特開昭62-87594(6)

にするため、SKA及びCAピークの解析を行う特殊ながスクロマトグラフィー技法が必要であった。この分析上の困難は、更に、ヨシイらの数示と本発明との間の明白な矛盾を説明する。ヨシイらは、明らかにSKA及びCAを一緒に回収し、この混合物をSKAとして同定した。

第三の方法として、石川らは、米国特許第4、482、729 号明細雲(1984年11月13日発行)に非素化カルボン酸エステルとトリメチルシリルトリフルオロメタンスルホネートとの反応によってフルオロアルキルシリルケテンアセタールを製造することを記載している。

金属エノレートイオン法によるシリルケテンア セタールの製造は、本発明に比べて若干の欠点を 有する。まず、必要な反応体、即ち、リチウムジ イソプロピルアミド、水素化カリウム、溶剤等の コストである。更に、反応の間に生成する金属塩 は、困難な処理工程を生ずる。前記の二つの欠点 が組み合わさって、最終生成物の製造を潜在的に より高価なものにする。

を使用することによって極端に困難な分離を容易にし、また極めて純度の高いSKAの回収を促進することができた。

蒸溜による高純度シリルケテンアセタールSKAの回収を容易によるためにカルボニル化合物(CA)と反応して高沸点化学種を生成することの有用性を示す例を後出の実施例に含めた。所望のSKA物質の分離および単継を容易にするという有用性の別の例は本出願人が本願と併行して同日に出願する特許出願(「高純度シリルケテンアセタールの調製」)に記載した。

本発明の目的は、1)相製反応生成物中の所乳のSKAの収率を高くし、2)原料物質の所認のSKAへの変換を最大にし、3)高純度最終SKA生成物を生じる精製、回収方式を生じ、4)複雑な処理を最小にし、そして5)所望のSKA生成物の最終的コストを最低にする、シリルケテンフセタールの製造及び回収方法を提供することである。

本発明によれば、主として、

ロジウム触媒の使用に関する文献に関しては、前記の文献は、ロジウムの有機機構体の使用を教示している。本発明は、高価でなくより容易に入手可能な物質である RhCl。・3川20が有機機能体と比べて改良された触媒であることを窓外にも見出した。 RhCl。・3川20は所望の結果、すなわち、反反流性および選択性を示すという重要な発見がなされた。さらに重要な発見は、 RhCl。・3川20は粗製反応混合物中の所望のシリルケテンアセタールの収率を有機機錯体の匹献する量と比べて50パーセント以上も増加させることである。

本発明のもう1つの意外な発見は、ロジウム触媒濃度が所望のシリルケトンアセタールに対する選択性に対して著しい影響があることであった。別の意外な発見は、所望のSKAと極めて近い温度で沸酸するカルボニル付加物 (CA) が過剰の水素含有珪素物質と反応することによってより高沸点の化学種を生じうることであった。本発明のこの発見によれば、過常の分離技法、例えば痰溶

(E) (R',Si),O(R'',SiO),(R''',SiO)-, OC = C(CH,), 1 O(CH,),2

(式中Rは炭素原子数1~4のアルキル基、アリール基及び炭素原子数1~4のアルコキシ基から成る群から選択され、aは0、1、2又は3の数

特別昭62-87594(ア)

値を有し、vはそれぞれの場合に0、1、2又は 3の数値を有し、wは0~25の数値を有し、x は1~100の数値を有し、yは1~35の数値 を有し、R¹、R¹¹及びR¹¹¹ はそれぞれ独立に **炭素原子数1~4のアルキル基及びアリール基か** ら成る群から選択され、てはそれぞれの場合に独 立に、

- (i) H.
- (ii) O H .

(iii)-SiR'*R* R*1 (式中R'*、R* 及び R**はそれぞれ独立に炭素原子数1~4のアルキ ル基、アリール基及び炭素原子数1~4のアルコ キシ基から成る群から選択される)、

- (iv) O S i R ** R * R ** .
- (v) CH(CH₂)₂ ,

(式中Xは水素又は (CH₂)。-s(CH₂)である)、

(vii) - (CH₂),OCH(CH₃)O(CH₂),(CH₃) (式中 b 及び c はそれぞれ 1 ~ 4 の数値を有する) (viii) O - Si (O C C = C H z) 2- (4.4.7) (R *114 R *114 R I*,) ĊНз

(式中R***、R*****及びR***はそれぞれ独立に Riv、R*及びR*iから選択され、これらと同じ 定義を有し、d、e及び(はそれぞれ0又は1の 数値を有する)、

- (ix) N R * R * i (式中 R * 及び R * i はそれぞ れ独立にR**、R*及びR**から選択され、これ らと同じ定義を有する)、
- (x) Y (式中Yは独立に炭素原子数1~20 のアルキル基、アルケニル基若しくはアルカジェ ニル基: 炭素原子数6~20のシクロアルキル基、 アリール基、アルカリール基若しくはアラルキル 基:その脂肪族部分に1個以上のエーテル酸素原 子を含む前記の基:及び重合条件下に非反応性の 官能性置換基を1個以上含む前記のような基から 成る群から選択される)、

(xi) - N - C - O

から成る群から選択される〕から成る群から選択 された一般式の高純度シリルケテンアセタールを 高収率で製造するため、ビニル化合物と水素含有 珪素物質とを以下に詳述する一定の条件下に反応 ・ 前記のものを表す〕を有する水素含有珪素化合物 させることを含む方法が提供される。即ち、本発 明は、(A)主として(i)メタクリル酸及び (ii) 一般式

 $CH_{z} = CH(CH_{z}) \stackrel{R}{C}O(CH_{z}) \sqrt{Z}$

(式中 v 及び Z は前記のものを表す) のメタクリ ル酸エステルから成る群から選択されたビニル化 合物を無機試薬だけを含むロジウム化合物の存在 で一般式(V)~(VII):

(V) R.SIH ...

(VI) (R',Si),O(R'',SiO),(R'''HSiO), 及び

(式中Rⁱ、Rⁱⁱ、Rⁱⁱⁱ、a、w、x及びyは と接触させ、(B)反応混合物から所望の生成物 を分離し、単離することから成る高純度シリルケ テンアセタールの製造方法に関する。

前記のように、触媒は、無機試薬だけを含有す るロジウム化合物、例えば RhCls・3HsO等である。 ロジウムの有機能媒をどのような形態で利用して も、ピニル化合物に対するロジウム温度は、モル 基準で少なくとも 5 0 ppm であるべきである。実 施例に記載するように、ロジウム触媒の濃度は反 応速度および得られる粗製生成物のシリルケテン アセクール含分を扱大にする単要な因子である。

ピニル化合物と水素含有珪素物質の反応の間の 温度は、30℃~80℃の範囲に保持する。低い 方の温度は、充分な速度の反応を確実に達成する 最低温度である。高い方の温度は、ビニル化合物

特開昭62-87594(8)

の型合を扱小にするように特定した。

ピニル化合物と水素含有珪素物質の反応の間の 反応帯域の圧力は、少なくとも大気圧である。実 旋例に示すように、200psig以下の圧力は、本 発明に不利に影響しない。

ピニル化合物と水素含有珪素物質はロジウム触 媒の存在において反応条件で少なくとも1時間接 触させる。

実施例に示すように、過剰の水素含有珪素物質 を用いてカルポニル付加物を高沸点物質に変換す ると、シリルケテンアセタールが95型量%より 多く不純物としてのカルポニル付加物が1重量% より少ない生成物の回収を促進する。

水素含有珪素物質は、一般式:

R.SiH...

含有珪素物質は、 (CH₃)₃SiH、

(CH:):SiH:、CH:SiH,、SiH. 等を包 含しうる。

水素含有珪素物質は、一般式:

сн, сн, (H \$1-):0(\$10). Ċн,

を有するものであってもよい。この一般式を有す る水素含有珪素物質は、例えば ((CH1):HSi):O.

((CH₃):HSi) 20 ((CH₃):SiO) 1-25等 を包含しうる。

水素含有珪素物質は、更に、一般式: (R',Si),O(R",SiO),(R",HSiO), を有するものであってもよい。この一般式を有す る水素含有珪素化合物は、例えば、

(CH2) 3510 (CH3H510) Si(CH3) 3. ((CD2) 2SiO)((CH3) 2SiO)(CH3HSiO)(Si(CH3)))

((CH₂)₂Si0)((CH₂)₂Si0)₂₋₁₀₀ (CH₂HSi0)-₇₋₂₉ (Si(CH₂)₂)

等を包含する。 以下众白

```
シリルケテンアセタールは、式:
```

((CH3)2C=CO) 3SICH3 、又は OSI(CH3)

сн, ((CH₁)₁C = COS₁)₁O、又は CH, OSI(CH,),

(CH3):C=COSi(CH3):、 又は осн.

(CH₃)₂C = CO(CH₂)₂OSi(CH₃)₃、又は OSI(CH₃),

(CH3), C = CO(CH2), OCH(CH3)OCH, CH3 о́ s i (C H ₃) ,

又は

(CH₂)₂C = C (OSi(CH₂)₃)₂、又は (CH3) . SiO (CH . SiO) . . Si(CH .) . O C = C (C H 2) 2 осн,

又は

(CH₂),SiO (CH₃SiO) ,Si(CH₂), $\dot{O} C = C(CH_3)$

又は

(CH₃)₃SiO (CH₃SiO)₁₀Si(CH₃)₃ OC = C(CH;); осн.

又は

(CH3),SiO (CH,SiO) ..Si(CH3), ос = с (с н *) * о́ s i (с н .) .

又は

(CH3), SIO (CH, SIO) , SI(CH3), OC=C(CH₃); осн.

又は

(CH3), SIO (CH3, SIO), SI(CH3), OC = C(CH1); OSI(CH3),

特間間62-87594 (9)

等を有するものであってもよい。 更に、シリルケテンアセタールは、一般式: {(CH₃)₃Si)₂O {(CH₃)₂SiO)₂ (CH₃SiO)₂ Q (式中Qは、-OC=C(CH₃)₂ 又は OCH₃

を表す)を有するものであってもよい。この一般 式を有するシリルケテンアセタールは、 (CH,),SiO(CH,SiO)Si(CH,), OC=C(CH,);

- O C = C (C H 2) 2

OSI(CH2);

осн.

又は

(CH₃),SiO (CH₃SiO) Si(CH₃); OC = C(CH₃); OSi(CH₃);

又は (CH,),SiO ((CH,),SiO)(CH,SiO) Si(CH,),

ос = с (с н _з) :

又は (CH₃),SiO ((CH₃),SiO)(CH₃SiO) Si(CH₃), OC=C(CH₃), OSi(CH₃),

又は
(CH₂)₂SiO ((CH₂)₂SiO)₂₋₁₀₀ (CH₂SiO)₂₋₂₂Si(CH₂)₃
O C = C (C H₂)₂
O C H₂

又は (CH₃),SiO ((CH₃),SiO) ₂₋₁₀₀ (CH₃SiO) ₂₋₃₉Si(CH₃), O C = C (C H₃); O Si(C H₃),

又は (CH₂)₂SiO (CH₂SiO)₂₋₂Si(CH₂)₃ OC=C(CH₂)₃ OCH₂

又は (CH;);SiO (CH;SiO);_;,Si(CH;); OC=C(CH;); OSi(CH;);

等であることができる。

本発明を実施する好適な方法は、ビニル化合物及び RhC1。・3H。0の溶剤溶液の混合物に水素含有 注案物質を添加することである。 ロジウム濃度は、ビニル化合物に対するモル基準で、 50~300 ppm とすべきである。ロジウム濃度を300~300 ppm にするのが更に好ましい。

水衆合有珪索物質は反応温度が好ましくは 40~60でに維持されるような速度で添加すべきである。

反応は大気圧で行なうのが好ましい。

水素含有珪素物質の過剰分は、ビニル化合物に 対して15~25モル%であるのが好ましい。

蒸溜条件は、所望のSKAの分解を最小にするため、処理温度をできるだけ低く保持するように 維持する。蒸溜塔の仕様(理論棚数等)は文献に 知られており、95重量%より高いシリルケテン アセタール純度を維持し、CA剛生成物を1重量 %未満にするように設定すべきである。

以下介白

(実施例)

当業者が本発明を一層良く評価し、理解できるように、下記の実施例を示す。これらの実施例は、 特許請求の範囲に記載した本発明を説明するため 示すものであり、これを限定するものではない。 例 1

メタクリル酸メチル (MMA) と (CH₃)。 SiHが反応して所望のシリルケテンアセタール (SKA) または1,4-付加物

(CH₃),C = C (OCH₃) (OSi(CH₃)₃) を生成する反応の触媒として、ロジウムの有機器 体の有効性を無機試薬によるロジウム化合物の有 効性と比較するために2つのシリーズの実験を行 なった。触媒としてロジウムの有機器体を用いる すべての実験において下記の一般的手順を採用し た。

提件器付きの2ガロン(7.57 ℓ) 加圧反応器 にMMA2527g(25.2 モル)、トリス(トリフェニルホスフィン)、ロジウムクロリド4.67g (0.005モル)およびメトキシヒドロキノン

特開昭62-87594(10)

て触媒濃度を変えた。反応器内を2体積%の酸素 を含む窒素ガスで加圧した。反応器の圧力はこの 気体混合物で維持した。反応器内は80~200 コイルで制御した。反応容器内の温度はさらに (CH₃),SiHの添加量で制御した。

(CH₃)。SIHはディップパイプを通して比例 送量ポンプによって反応器に液体として供給した。 総量 3 5 1 3 m l (2 2 4 1 グラムすなわち 30.3モル)の (CH3) SiHを約2~3時間か けて反応器に供給した。 (CH3) SiH添加後の 後加熱を約4~5時間行なった。反応温度は (CH2),SiHの添加速度と反応器の冷却によっ て制御した。

このシリーズの実験の粗製生成物試料のガスク ロマトグラフィー分析の結果を下記の表にまとめ た。これらの粗製生成物試料はそれぞれ試料A, B, C, D, BおよびFとし指称する。触媒濃度 触媒として RhCla・3020を用いる第2のシリーズ (Rh)はモル基準でMMAのppm で表わす。温

0.25グラムを入れた。ロジウム触媒の量を変え 度はてで表わす。粗製生成物の分析値は重量パー セントのMMA.SKA、およびカルポニルまた は1,2-付加物 (CA)、ピニル付加物 (VA)、 およびその他の副生成物として表わす。ここに psigの圧力にした。温度は反応器内の冷却/加熱 C Hz = C(C Hz) C H(O C Hz) (O C Hz) i O C C Hz) z = C A $(CH_3)_3SiCH_2C(CH_3)COOCH_3 = VA$ である。結果を表1に示す。

本発明の範囲外

-						•		
	战料	Rh	温度	HMA	SKA	CA	VA	その他
	Α	200	40	2.2	54.1	6.8	7.6	29.3
	В	200	50	4.2	47.8	6.0	11.5	30.5
	C	200	55	0	41.3	2.3	11.5	44.9
	D	400	40	0.5	74.3	4.8	1.6	18.8
	E	400	45	5.3	80.5	10.4	0.4	3.4
	F	400	55	2.3	63.5	6.2	1.3	29.0
	- 上部	このよう	な所質	夏の S	K A を生	上成する	3メタク	7 13
	ル酸っ	チル	(M M)	4) ك	(C H 3) 2 S i l	の反応	5 O

性ではない。従って、RhCl。・3HzOをアセトンに 探取し、ガスクロマトグラフィーで分析した。こ 溶解した(40部のアセトン当り1部の RhCls・ れらの試料はそれぞれ試料G,H,1.J,K, 3H₂O)。 RhCl₃・3H₂Oは溶液として反応器に導入 した。このシリーズのすべての実験は下記の一般 的手順に従った。

加熱冷却可能な反応器に攪拌しながらMMA 200g(2モル)およびメトキシヒドロキノン 0.2 gを入れた。 RhCl:・311:0をアセトン溶液 (40部のアセトン当り1部の RhCls・3N2O) と して反応器に加えた。この溶液2.4gすなわち RhCl₂・3H₂O 0. O 6 g (2.2×10⁻⁴モル)を反 応器に入れた。反応器およびその内容物を所望の 反応温度(45~75℃)に加熱した。この反応 器も冷却能力を有した。反応が進行中、系は本質 的に大気圧にあった。さらに、反応器は2体積% の酸素を含む窒素ガスで連続的にパージした。

(CH₃)₃SiHを液体として保存し、気体とし て反応器に供給した。149グラム(2モル)の (CH₃)₃SiHを2~4時間にわたって反応器に 供給して反応温度を維持した。粗製生成物試料を

L、M、NおよびOとして指称する。

の実験を行なった。 RhCl3・31120はMMAに可溶

結果を再び下記衷にまとめて粗製生成物組成物 におけるロジウム触媒濃度と反応温度の作用を示

表 2

战料	Rh	温度	MMA	SKA	CA	<u> V A</u>	その他
G	50	55	43.8	44.6	5.2	0.7	6.3
н	50	65	44.7	46.4	5.6	0.4	2.9
J	50	75	33.9	52.4	6.8	0.2	6.7
J	100	50	32.0	56.0	6.9	0.1	5.0
ĸ	100	60	12.3	68.2	6.9	1.2	11.4
L	100	70	24.8	62.8	7.1	1.3	4.0
М	200	45	0.4	86.0	9.8	0.8	3.0
N	200	55	0.4	84.1	9.9	0	5.6
0	200	65	5.2	81.1	11.2	0.4	2.1

これらの結果は RhCl。・38.0が所望のSKAの 製造においてトリス (トリフェニルホスフィン) ロジウムクロリドよりもより有効であることを示

特開報62-87594 (11)

している。結果を比較すると、 RhC1 3・3 8 2 0 がトリス (トリフェニルホスフィン) ロジウムクロリドを上まわる次の利点を有することが示される。
1) 匹敵するロジウム触媒量で粗製反応生成物中の50%以上のSKAの増加量。2) 特に、より少ないロジウム触媒量で、匹敵するSKA量におけるより少ないVAおよびその他の副生成物の量。

上記の結果は、同様に、所望のシリルケテンアセタールを生成する M M A と (CH_2) $_3SiH$ の反応はより高い量の $RhCi_3 \cdot 3H_2O$ によって改良されることを示している。

これらの結果は、この反応が大気圧で進行する ことも示している。

例 2

所望のシリルケテンアセタールを生成する (CH₃)。SiHとメタクリル酸メチルのロジウム 触媒反応の進行を調べるために実験を行なった。 机製生成物組成物を (CH₃)。SiH添加の関数と して追跡した。

MMA200gを攪拌しながら反応器に入れた。

RhC1,・3H₂0をアセトン溶液(40部のアセトン 当り1部の RhC1,・3H₂0)として反応器に加えた。 溶液 2.4 g すなわち RhC1,・3H₂00.0 6 g (2.2 ×10 ⁴モル)を同様に反応器に加えた。実験は 本質的に大気圧で行なった。反応器は 2 体積%の 酸素ガスで連続的にパージした。反応器は加熱お よび冷却の両方の能力を有した。反応器を55℃ に加熱し、この温度を反応の間中維持した。

(CH₃)。SiHを液体として貯蔵し、気体として反応器に供給した。総登169g(2.28モル)の(CH₃)。SiHを反応器に供給した。反応粗製物試料を(CH₃)。SiH添加の過程で採取した。これらの試料をそれぞれ試料A,B,C,D,E.F.Gと指称する。

要3はこの試料採取とその分析の結果を示す。 各試料は(CH₃),SiH添加後の時間、供給した 化学量論的な量の(CH₃),SiHのモル%(% (CH₃),SiH)および粗製生成物の分析によっ て特定した。

ガスクロマトグラフィーによって生成物分析を

行なった。分析の結果はMMA、シリルケテンアセタールおよびその主要副生成物 (例1に記載したような略称) の重量%で示す。

表 3

	時間				
法料	(hr)	(CH ₂) ₂ SiH (%)	AMA	SKA_	CA_
A	1.0	26	60.7	35.7	6.7
В	2.0	54	31.2	58.4	7.6
С	3.0	78	13.7	77.5	10.3
D	4.1	101	0.1	84.1	9.9
E	4.7	106	. 0	86.4	6.1
F	5.2	110	0	80.4	2.6
G	5.8	114	0	82.7	1.3

上記の結果は過剰の(CH₃)。SiHの添加による担生成物中のCAの減少を示している。この結果によると、カルポニル付加物(CA)と反応して所望のシリルケテンアセタールの後での回収を容易にするために、MMAに関して少なくとも12モル%過剰の(CH₃)。SiHが必要である。M3

例2の実験と同様にして第2の実験を行ない、

(CH₃)₃SiHとメタクリル酸メチル (MMA) の RhCl₃・30₄の触媒反応を (CH₃)₃SiH添加の 関数として追跡した。しかしながら、この特別の 実験は 1 0 0 psigの圧力で行なった。これらの結 果を例 2 の結果と比較する。

反応器に攪拌しながら M M A 7 5 g (0.75 モル)を入れた。同様に 1.3 グラムのアセトンに溶解した RbC1 s・3 II s 0 0.0 4 4 グラム (1.7 × 10 - 4 モル)を反応器に加えた。 窒素がス中 2 モル%の酸素を含む混合がスで反応器中を 100 psigに加圧した。 反応器を 55 でに加熱し、反応の間中この温度を維持した。

(CH₃),SiHを液体として反応器に加えた。 総量66g(0.89モル)の(CH₃),SiHを反応器に供給した。(CH₃),SiHの添加の過程で 反応粗製物の試料を採取した。これらの試料をそれぞれH.1,Jと指称する。

表4はこの試料採取とそれに続くガスクロマトグラフィーの結果をまとめたものである。各試料は(CH₃),SiH添加の開始後の時間、供給した

待開昭62-87594 (12)

化学量論的な量の (СН₃), SiHのモル% (% (СН₃), SiH)、およびそれに続く粗製生成物の分析値で特定する。分析値は例 2 の指示法に従って示す。

表__4

試料 H	時間 (br) 4.5	(CH ₂) 3SIN (%)	MMA 0.3	SKA 79.7	CA 9.9
I	5.5	106	0	76.6	6.0
J	6.5	117	0	75.2	0.1
D4 9 4	o p	で動する鉄道を書うし	·		

表 5

战科 D	時間 (hr) 4.1	(CH ₃) ₃ SiH (%)	MMA_0.1	SKA 84.1	-CA 9.9
E	4.7	106	0	86.4	6.1
G	5.8	114	0	82.7	1.3

上記の結果は、所望のSKAを生成する反応と それに続く高沸点割生成物を生ずるCAの反応の 過程に対して圧力が殆んど影響しないことを示す。 例4

(CH₃)₃SiHと4-メチルー3.5-ジオキ

シヘブチルメタクリレート

CII:= CH (CH2) COOCH2CH2CH(CH3) OCH2CH3 の反応から祖製シリルケテンアセタールを生成する2つの実験を行なった。

第1の実験では、密閉型反応器に攪拌しながら 18(0.005モル)の4ーメチルー3.5ージ オキシへブチルメタクリレート、1グラムより多 く(0.005モルより多く)の(CH₃)₃SiH、 および約0.005グラム(5×10⁻⁴モル)のト リス(トリフェニルホスフィン)ロジウムクロリ ドを入れる。周囲温度で反応を進行させた。周期 的に試料を採取し、ガスクロマトグラフィーで分 折した。これらの試料をそれぞれA、B.C、D と指称する。

表 6 は反応時間の関数としての上記の分析結果 のまとめである。 S K A , C A およびその他の副 生成物の分析値を重量%で示す。

以下介白

行なった。

<u>泉 6</u> (本発明の範囲外)

这组	時間(hr)	SKA (%)	CA (%)	その他(%)
Α	0	0	0	0
В	4	7.1	0	4.5
С	24	22.7	0	26.8
D	39	18.3	0	81.7

本質的に同じ手順で第2の実験を行なったが、 但しトリス(トリフェニルホスフィン)ロジウム クロリドの代りに触媒として0.0015g(5.7 ×10→モル)の RhCl 3・3H 20を用いた。反応混 合物を上と同じように試料採取し、ガスクロマト グラフィーで分析した。これらの試料をそれぞれ 試料E、Fと指称する。第2の実験の結果を上記 のようにして表7に示す。

表 7

战料	時間(br)	SKA (X)	CA (%)	その他(%)
E	0	0	0	0
P	4	77.1	0	22.8

上記の結果はメタクリル酸の別のエステルから

のシリルケテンアセタールの製造を示す。これらの結果も RhCl₂・3川₂Oがトリス(トリフェニルホスフィン)ロジウムクロリドよりも所望のSKAの製造用触媒としてより有効であることを示す。 例 5

(CH₃) ₃SiHと化学式
CH₂→C(CH₃) COOCH₂CH₂OSi(CH₃) ₃→HEMA
を持つメタクリル酸のエステルとの反応から粗製 シリルケテンアセタールを製造する3つの実験を

最初の2つの実験は触媒として RhCl3・3H20を 使用し、第3の実験は触媒としてトリス (トリフ ェニルホスフィン) ロジウムクロリドを用いた。

密閉した反応器に関件しながら1g(0.005 モル)のHEMA、約0.6グラム(0.008モル)の(CH3)3SIH、および0.004グラム(1.5×10⁻³モル)のRhCl3・3H30を入れた。周囲温度で反応を進行させ、周期的に試料を採取してガスクロマトグラフィーで分析した。これらの試料をそれぞれ試料A、Bと指称する。これらの分析

特開昭62-87594 (13)

の結果を未反応HEMA、所望のシリルケテンア セタール (SKA)

 $(CH_3)_2C = C (OSi(CH_3)_3)(OCH_2CH_2OSi(CH_3)_3)$ カルポニル付加物(CA)

 $CH_{\pm} = C(CH_{\pm})CH (OSi(OCH_{\pm})_{\pm})(OCH_{\pm}CH_{\pm}OSi(CH_{\pm})_{\pm})$ およびその他の副生成物の重量%(%)で示す。 表 8 は時間の関数としてのこれらの分析値をまと めたものである。

蹇 8

批料 A	時間 (hr) 0.5	HEMA (%)	SKA(X) 85.5	CA(X)	その他(X 6.8
В	1.5	0	84.7	7.4	7.7

上記の実験においてCA含分がまだ極めて高い 事実は非常に短かい反応時間によるものであった。 び 0.0 l 5 g (1.6 × 1 0 ° モル) のトリス (ト 第2の実験を同様の条件で行なった。密閉した反 応器に攪拌しながら 0.5 g (0.0025モル)の H E M A 、約 0.5 g (0.0 0 6 7 モル) の(C H a) a に試料を採取し、分析した。これらの試料をそれ SiHおよび 0.0044グラム(1.6×10⁻³モ ル) の RhCl₂·3H₂Oを入れた。反応を周囲温度で 進行させ、試料を周期的に採取してガスクロマト

グラフィーで分折した。これらの試料をそれぞれ C.D.Eと指称する。これらの分析の結果を衷 9に示す。

表 9

Ç 菜莊	時間 (hr) 0.5	HEMA(2) 16.5	SKA(X) 64.5	CA(%) 8.3	<u>その他(X)</u> 10.7
D	1.5	0	73.8	7.8	18.4
E	5	0	64.0	0	36.0

第3の実験を上記の実験と同様にして行なった。 が、触媒としてトリス (トリフェニルホスフィン) ロジウムクロリドを用いた。密閉した反応器に攪 拌しながら1g(0.005モル)のHEMA、 0.6g (0.008モル) の (CH:):SiH、およ リフェニルホスフィン)ロジウムクロリドを入れ た。反応を周囲温度で進行させた。再び、周期的 ぞれF、G、H、Iと指称する。 妻10はこれら の結果のまとめである。

发10 (本発明の範囲外)

<u></u>	時間 (hr) 0.5	HEMA (%)	SKA (%)	CA(X)_	その他(X) 0
G	1.5	100	0	0	0
н	4	100	0	0	0
1	2.4	0	28.0	4.8	67.2

上記の結果は別のメタクリル酸エステルからの シリルケテンアセタールの製造を示す。これらの 結果は RhCl:・3H:0が所望のシリルケテンアセタ - ルを製造する触媒としてトリス(トリフェニル ホスフィン) ロジウムクロリドよりも著しく有効 であることも示している。

1/4 6

反応器に攪拌しながら81g(0.40モル)の 4 - メチル - 3 . 5 - ジオキシヘプチルメタクリ レート

CH = C (CH 3) COOCH 2 CH 2 OCH CH 3 OCH 2 CH 3 0.2g (7.6×10-4モル)の RhCl3・3H2O、お よび90gの塩化メチレンを入れた。反応器とそ

の内容物を45℃に加熱した。反応圧力は窒素が スで50psigに維持した。

総量3 8 g (0.5 2 モル) の (C H z) a Si H を 45℃を維持するような速度で反応器に添加した。 反応混合物を約10時間攪拌した。

粗製試料を採取しガスクロマトグラフィーで分 折した。粗製試料はその他の副生成物に関して 6 8 重量%の所望のシリルケテンアセタール (SKA)

 $(CH_3)_*C = C (OSi(CH_3)_*)(OCH_*CH_*OCH_*CH_*CH_*)$ であった。無視し得る程度の量のカルボニル付加 物 (CA)

 $CH_{z} = C(CH_{z})CH (OSi(CH_{z})_{z})(OCH_{z}CH_{z}OCHCH_{z}OCH_{z}CH_{z})$ が見い出された。主要な副生成物はピニル付加物

(CH₂) sich ch (CH₂) COCH ch cochch och ch,

この例はメタクリル酸メチル以外のメタクリル 酸エステルからのシリルケテンアセタールの製造

O

であった。

以下金百

转開昭62-87594 (14)

を示す。

84 7

例6に記載したのと同様の手順で調製した4-メチルー3.5-ジオキシヘプチルメタクリレー トと (CH₃)₃SiHの反応の粗製生成物191 8を慣用手段で低沸点物質のストリッピングを行 . ない、バッチ落溜して所望のシリルケテンアセタ ール(SKA)を回収した。この分離に用いた蒸 溜塔は蒸溜条件で15の理論的な段(トレー)を 有すると評価された。

に行なった。この蒸溜実験中、系の圧力は10~ 1 5 mallgに維持し、ポット温度および塔頂温度は それぞれ185でと125でに昇温し、選流速度 は10/1~20/1に保持した。塔頂から3つ のカットを採取し、ガスクロマトグラフィーで分 折した。例6に示されるように、粗製反応生成物 のカルポニル付加物(CA)は無視し得る程度で あり、ピニル付加物が主要な副生成物であった。 この実験の結果を下記表11に示す。SKA、

VA、未使用の反応体の分析値を重量%で示す。

步 1 1

カット井	11 17 (g)	SKA %	V A %	反応体(%)
供給原料	191	54.7	17.0	12.8
1	30	38.4	2.0	27.9
2	59	86.4	8.2	1.4
3	26	72.7	22.8	0.8

前の蒸溜からカット#2と類似の物質を第2の 実験で混合した。前と同じ15段の蒸溜塔を用い た。系の圧力は5~10psigであり、ポット温度 最初の蕗溜実験は所望のSKAを濾縮するため および塔頂温度はそれぞれ143でおよび94c に昇温し、蒸溜塔に対する選流比は2/1に保持 した。再び、搭頂のカットを採取し、ガスクロマ トグラフィーで分析した。この実験の結果を下記 皮12にまとめる。

以下余百

表 1 2

カット井	<u> 重量(g)</u>	SKA(X)	VA (X)	<u> 反応体(X)</u>
供給原料	112	80.2	7.6	4.0
1	32	63.5	4.3	15.0
2	41	95.0	1.5	0.6
ボット	21	38.9	37.8	-

この例は95%以上の純度における別のシリル ケテンアセタールの分離および生成を示す。 <u>184 8</u>

密閉した反応器に提押しながら1gのメタクリ ル酸メチルすなわちMMA (0.01モル)、0.9 gの(CH:):(OCH:)SiH(O.01モル)および0.002 gの RhCl:・3R:0(7.3×10-3モル)を入れた。 反応を周囲温度で進行させた。周期的に試料を採 取し、それらの試料をガスクロマトグラフィーで 分析した。これらの試料をそれぞれ試料A.B. Cと指称する。

喪13は反応時間の関数としての粗製生成物の 分析値をまとめたものである。結果ではシリルケ テンアセタール (SKA)

 $(CH_{2})_{2}C = C(OCH_{3}) (OSI(CH_{3})_{2}(OCH_{3}))$ とカルポニル付加物 (CA)

CH = - C (CH =) CH (OCH =) (OSi (CH =) = (OCH =)) を指示する。

安13

X 採制	時间 (hr) 0	MMA (X) 100	SKV(X)	CA(X)	その他(X) 0
В	0.3	39.4	49.7	0.4	10.5
С	18	17.7	64.2	0.4	17.7

上記の結果は部分的にアルコキシル化したシラ ンとメタクリル酸エステルからのシリルケテンア セタールの製造を示している。

以下氽白

特開昭62-87594 (15)

手 統 補 正 書(自発)

昭和62年1月/2日 6. 補正の内容

特許庁長官 黑 田 明 雄 殿

- 1. 事件の表示 昭和 6 1 年特許願第 2 4 3 2 7 4 号
- 発明の名称
 高純度シリルケテンアセタールの製造方法
- 補正をする者
 事件との関係
 特許出願人

名称 ダウ コーニング コーポレーション

- 4. 代 理 人 住所 〒105 東京都港区虎ノ門一丁目 8 番10号 静光虎ノ門ビル 電話 504-0721
 - 氏名 弁理士 (6579) 青 木 朗 (之行) (62.1.12) (62.1.12)

5. 補正の対象 明細書の「発明の詳細な説明」の個

用効果)」を挿入する。

- (i) 明細書第21頁第19行と第20行の間に改行して「(問題点を解決するための手段および作
- (2) 同第25頁第12行、第26頁第7行、および第 34頁第12行の「試築」をそれぞれ「配位子 (Ilgand)」に補正する。